

要 約 書

本発明の課題はガラス基板への塵埃や異物の付着をより確実に防止することにより、磁気ディスクの良品率を向上させることが可能な磁気ディスクの製造方法を提供することにある。本発明にかかる磁気ディスクの製造方法は、磁気ディスク用ガラス基板100を脱気梱包した梱包袋210に、梱包袋内に $0.1\text{MPa}/\text{sec}$ 以下の梱包開放速度 V_p にて気体を送入される大きさの細孔230を穿孔し、梱包袋に気体を送入された後に梱包袋を開梱し、開梱された磁気ディスク用ガラス基板上に少なくとも磁気記録層を成膜することを特徴とする。

(図6)